

平成 29 年 8 月 28 日

東京粉体工業展委員会/
正副委員長、粉体技術総覧小委員会 委員各位

(一社)日本粉体工業技術協会
東京粉体工業展委員会
粉体技術総覧小委員会 主査 榎野利光

平成 29 年度第 2 回（通算第 2 回）粉体技術総覧小委員会 開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の事業につきまして格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 29 年度第 2 回委員会を下記の通り、開催致します。ご多用中恐縮に存じますが、ご出席下さいますよう御案内申し上げます。

敬具

記

日 時：平成 29 年 9 月 5 日（火） 15：00～17：00

場 所：東京事務所階上 種苗会館 6F 会議室

議 題：

1. 粉体技術総覧の製作依頼先について
2. 「粉体の基礎及び粉粒体操作の流れと分類」の内容検討
浅井委員の素案を元に
3. 「粉体技術の研究者」掲載対象者と内容
松山委員の粉体工学会との打合せ結果を中心に
4. その他

以上